#### (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 3. Juni 2004 (03.06.2004)

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/047144 A3

(51) Internationale Patentklassifikation7:

H01L 51/20

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE2003/003770

(22) Internationales Anmeldedatum:

13. November 2003 (13.11.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 102 53 953.7

19. November 2002 (19.11.2002)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): CLEMENS, Wolfgang [DE/DE]; Kornstr. 5, 90617 Puschendorf (DE). FIX, Walter [DE/DE]; Rötenäckerstr. 7, 90427 Nürnberg (DE).

ULLMANN, Andreas [DE/DE]; Kornstädter Str. 16 A, 90765 Fürth (DE).

(74) Anwalt: LOUIS PÖHLAU LOHRENTZ; Postfach 3055, 90014 Nürnberg (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

#### Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 2. September 2004

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ORGANIC ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING A STRUCTURED, SEMI-CONDUCTIVE FUNCTIONAL LAYER AND A METHOD FOR PRODUCING SAID COMPONENT

(54) Bezeichnung: ORGANISCHES ELEKTRONISCHES BAUELEMENT MIT STUKTURIERTER HALBLEITENDER FUNKTIONSSCHICHT UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAZU

(57) Abstract: The invention relates to an organic electronic component such as an organic field-effect transistor and a method for producing said component. According to the invention, the semi-conductive layer of the component is structured, although said component can be produced by a cost-effective printing process. To achieve this, the lower functional layer is prepared by a treatment, in such a way that it comprises sub-sections, which are exposed to wetting in a subsequent process step and sub-sections that are not exposed to wetting.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor und ein Herstellungsverfahren dazu, wobei die halbleitende Schicht des Bauelements strukturiert ist, obwohl das Bauelement im preisgünstigen Druckverfahren herstellbar ist. Um dies zu erreichen wird die untere Funktionsschicht durch eine Behandlung so präpariert, dass sie Teilbereiche hat, auf denen im nachfolgenden Prozessschritt Benetzung stattfindet und Teilbereiche, auf denen keine Benetzung erfolgt.

BEST AVAILABLE COPY



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

etional Application No PCT/DE 03/03770

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01L51/20				
	•	,		
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	eation and IPC		
B. FIELDS	والكامات المربوب والمناجر والمربوب والمساور والمساور والمراج والمراج والمراج والمراج والمراج والمراج			
Minimum do	cumantation searched (classification system followed by dassificat HO1L	ion symbols)		
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included. In the fields a	eerched	
,				
_	ata base consulted during the international search (name of data ba	•	)	
EPO-In	ternal, CHEM ABS Data, PAJ, WPI Dat	a		
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category °	Chation of document, with indication, where appropriate, of the re	levant passages	Relevant to claim No.	
X	DE 199 18 193 A (CAMBRIDGE DISPL	AY TECH)	1-5	
	25 November 1999 (1999-11-25)			
	column 3, line 10 - line 25 column 9, line 47 - line 62			
	the whole document		٠,	
х	WO 99/54936 A (SIRRINGHAUS HENNI		1-5	
	TESSLER NIR (GB); CAMBRIDGE DISP (GB); F) 28 October 1999 (1999-1999)			
)	page 6	U-26 <i>)</i>		
	the whole document		į	
P,X	US 2003/059987 A1 (SIRRINGHAUS H	ENNING ET	1-5	
	AL) 27 March 2003 (2003-03-27)			
	paragraph '0101!   the whole document			
}				
Furt	ther documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	in annex.	
° Special ca	ategories of cited documents:	"T" later document published after the inte	ernational filling date	
*A* docum	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or th		
"E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention				
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or involve an inventive step when the document is taken atone which is clied to establish the publication date of another "Y" document of particular relevance; the claimed invention				
citation or other special reason (as specified)  cannot be considered to involve an inventive step when the document reterring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such docu-				
other means  ments, such combination being obvious to a person skilled in the art.  "P" document published prior to the international filling date but				
	than the priority date claimed	*&" document member of the same patent family  Date of malling of the International search report		
17 May 2004 27/05/2004				
Name and mailing address of the ISA  Authorized officer  European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2				
}	NL - 2280 HV Rijswijk Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Bader, K		
	Fax: (+31-70) 340-3016			

Form PCT/ISA/210 (second sheet) Ligrary 2004

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

tional Application No PCT/DE 03/03770

Patent document cited in search report	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
DE 19918193 A	25-11-1999	DE	19918193 A1	25-11-1999
•		GB	2336553 A ,B	27-10-1999
		JP	2000202357 A	25-07-2000
WO 9954936	28-10-1999	AU	766162 B2	09-10-2003
		AU	3614399 A	08-11-1999
		BR	9909580 A	19-12-2000
	·	CA CN	2328094 A1	28-10-1999
		EP	1301400 T 1074048 A1	27-06-2001 07-02-2001
		WO	9954936 A1	28-10-1999
		JP	2002512451 T	23-04-2002
		TW	498395 B	11-08-2002
	•	ÜŜ	6603139 B1	05-08-2003
US 2003059987 /	1 27-03-2003	AU	2015901 A	03-07-2001
US 200303330/ /	71 27-20U3	AU	2016001 A	03-07-2001
		AU	2206601 A	03-07-2001
		AU	2206901 A	03-07-2001
		BR	0016643 A	07-01-2003
		BR	0016660 A	25-02-2003
	• .	BR	0016661 A	25-02-2003
		BR	0016670 A	24-06-2003
		CA	2394881 A1	28-06-2001
•		CA	2394886 A1 2394895 A1	28-06-2001 28-06-2001
		CA	2395004 A1	28-06-2001
		CN	1425201 T	18-06-2003
		CN	1425202 T	18-06-2003
		CN	1425203 T	18-06-2003
	•	CN	1425204 T	18-06-2003
		EP	1243032 A2	25-09-2002
		EP	1243033 A1	25-09-2002
		EP	1243034 A1	25-09-2002
		EP	1243035 A2	25-09-2002
		WO WO	0147043 A1 0146987 A2	28-06-2001 28-06-2001
		MO	0146987 AZ 0147044 A2	28-06-2001 28-06-2001
		WO	0147044 AZ 0147045 A1	28-06-2001
,		JP	2003518332 T	03-06-2003
		JP	2003518754 T	10-06-2003
	·	JP	2003518755 T	10-06-2003
		JP	2003518756 T	10-06-2003
		ÜS	2003059984 A1	27-03-2003
		US	2003059975 A1	27-03-2003
		US	2003060038 A1	27-03-2003
		TW	552668 B	11-09-2003

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

_			
In (	tional	es Aktenzeichen	
PCT	/DE	03/03770	

		110171	DE 03/03/70	
A. KLASSIF IPK 7	IZIERUNG DES ANNELDUNGSGEGENSTANDES H01L51/20			
North dag late	ernationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassi	fication and der IPK		
	CHIERTE GEBIETE			
	er Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole	)		
IPK 7	H01L			
Recherchier	e aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	eit diese unter die recherchierte	n Gebiete fallen	
			· ·	
l .	r internationalen Recherche konsuttierte etektronische Datenbank (Nar	ne der Datenbank und evil. ver	wendele Suchbegriffe)	
EPO-In	ternal, CHEM ABS Data, PAJ, WPI Data			
		<u> </u>		
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Tell	Betr. Anspruch Nr.	
X	DE 199 18 193 A (CAMBRIDGE DISPLAY 25. November 1999 (1999-11-25) Spalte 3, Zeile 10 - Zeile 25	TECH)	1-5	
·	Spalte 9, Zeile 47 - Zeile 62 das ganze Dokument	·		
X	WO 99/54936 A (SIRRINGHAUS HENNING TESSLER NIR (GB); CAMBRIDGE DISPLA (GB); F) 28. Oktober 1999 (1999-10 Seite 6 das ganze Dokument	Y TECH	1-5	
P,X	US 2003/059987 A1 (SIRRINGHAUS HEI AL) 27. März 2003 (2003-03-27) Absatz '0101! das ganze Dokument	NNING ET	1-5	
		·		
	itere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	X Siehe Anhang Patentfa	ellim	
Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :  'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeklung nicht kollidiart, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer schelnen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer				
ande soll d ausg "O" Veröf	ren im Recherchenbericht genannten Verorrentlichung besegt werden in der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie efführt) fentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Banutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	kann nicht als auf erfinderis werden, wenn die Veröffent Veröffentlichungen dieser k diese Verbindung für einen	cher Täligkeit berühend betrachtet liichung mil einer oder mehreren anderen kategorie in Verbindung gebracht wird und Fachmann nahellegend ist	
*P* Veröfi dem	entlichung, die vor dem internationalen Antheidedallin, aber hadr beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	& Veröffentlichung, die Mitglie		
Datum des	a Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des interna	lionalen Recherchenberichts	
	17. Mai 2004	27/05/2004		
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentami, P.B. 5818 Patentiaan 2	Bevollmächtigter Bedienste	ster .	
	Europasscraes Patentami, F.D. 3010 Fatentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fac: (+31-70) 340-3016	Bader, K	•	

Formblett PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Januar 2004)

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffernucnungen, die zur seiben Patentfamilie gehören

ationales Aktenzeichen PCT/DE 03/03770

ar	Im Recherchenbericht geführtes Patentdokumen	nt	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentiamilie	Datum der Veröffentlichung
	DE 19918193	A	25-11-1999	DE	19918193 A1	25-11-1999
1	DE 13310130	••	20 11 11	GB	2336553 A ,B	27-10-1999
	·			JP	2000202357 A	25-07-2000
]						
	WO 9954936	Α	28-10-1999	AU	766162 B2	09-10-2003
1	NO 3304300	•••	<b>10 20</b> 2000	AU	3614399 A	08-11-1999
1	•			BR	9909580 A	19-12-2000
1				CA	2328094 A1	28-10-1999
<b>I</b>	•			CN	1301400 T	27-06-2001
				EP	1074048 A1	07-02-2001
1	·         ·	•	•	WO	9954936 A1	28-10-1999
ł				JP	2002512451 T	23-04-2002
				TW	498395 B	11-08-2002
1				US	6603139 B1	05-08-2003
1						
	US 2003059987	A1	27-03-2003	ΑÙ	2015901 A	03-07-2001
į				AU	2016001 A	03-07-2001
				AU	2206601 A	03-07-2001
				AU	2206901 A	03-07-2001
1	•			BR	0016643 A	07-01-2003
				BR	0016660 A	25-02-2003
1	•	•		BR	0016661 A	25-02-2003
				BR	0016670 A	24-06-2003
				CA	2394881 A1	28-06-2001
1			. •	CA	2394886 A1	28-06-2001
				CA	2394895 A1	28-06-2001
				CA	2395004 A1	28-06-2001
				CN	1425201 T	18-06-2003
1				CN	1425202 T	18-06-2003
1.				CN	1425203 T	18-06-2003
1				CN	1425204 T	18-06-2003
1				EP	1243032 A2	25-09-2002 25-09-2002
				EP Ep	1243033 A1 1243034 A1	25-09-2002 25-09-2002
1	•			EP	1243034 A1 1243035 A2	25-09-2002 25-09-2002
				WO	0147043 A1	28-06-2001
				WO	0146987 A2	28-06-2001
i				WO	0147044 A2	28-06-2001
.				WO	0147045 A1	28-06-2001
1				JP	2003518332 T	03-06-2003
1				JP	2003518754 T	10-06-2003
				JP	2003518755 T	10-06-2003
1				JP	2003518756 T	10-06-2003
				ŬS	2003059984 A1	27-03-2003
1				ÜS	2003059975 A1	27-03-2003
				US	2003060038 A1	27-03-2003
				TW	552668 B	11-09-2003
ı						